

# Afisarea articolelor 1-1(1) pentru cuvântul-cheie "nano layer"

## **Silicon nitride multi nanolayer system fabricated in one reactor**

*Avotina Liga<sup>1</sup>, Dekhtyar Yuri<sup>2</sup>, Romanova Marina<sup>2</sup>, Shulzinger Evgeny<sup>2</sup>, Schmidt Ben<sup>3</sup>, Vilken Aleksandr<sup>2</sup>, Zaslavski Aleksandr<sup>4</sup>, Enichek Gennady<sup>4</sup>*

<sup>2</sup> Riga Technical University ,

### **Telecommunications, Electronics and Informatics**

Ed. 6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. [ISBN 978-9975-45-540-4](#).

Disponibil online 28 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-599

---



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 29.06.2024, accesat: 29.06.2024

Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

